

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年 7月24日

願 出 Application Number:

特願2003-279204

[ST. 10/C]:

[JP2003-279204]

願 人 出 Applicant(s):

日東電工株式会社

8月

2003年



特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

```
【書類名】
              特許願
【整理番号】
              P03331ND
【あて先】
              特許庁長官殿
【国際特許分類】
              G02B 05/30
【発明者】
  【住所又は居所】
              大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号
                                     日東電工株式会社内
  【氏名】
              近藤 誠司
【発明者】
              大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号
  【住所又は居所】
                                     日東電工株式会社内
  【氏名】
              十本 一喜
【発明者】
  【住所又は居所】
              大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号
                                     日東電工株式会社内
  【氏名】
              増田 友昭
【特許出願人】
  【識別番号】
              000003964
  【住所又は居所】
              大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号
  【氏名又は名称】
              日東電工株式会社
【代理人】
  【識別番号】
              100092266
  【弁理士】
  【氏名又は名称】
              鈴木 崇生
  【電話番号】
              06-6838-0505
【選任した代理人】
  【識別番号】
              100104422
  【弁理士】
  【氏名又は名称】
              梶崎 弘一
  【電話番号】
              06-6838-0505
【選任した代理人】
  【識別番号】
              100105717
  【弁理士】
  【氏名又は名称】
              尾崎 雄三
  【電話番号】
              06-6838-0505
【選任した代理人】
  【識別番号】
              100104101
  【弁理士】
  【氏名又は名称】
              谷口 俊彦
  【電話番号】
              06-6838-0505
【先の出願に基づく優先権主張】
  【出願番号】
              特願2002-268597
  【出願日】
              平成14年 9月13日提出の特許願
【手数料の表示】
  【予納台帳番号】
              074403
  【納付金額】
              21,000円
【提出物件の目録】
  【物件名】
              特許請求の範囲 1
  【物件名】
              明細書 1
  【物件名】
              図面 1
  【物件名】
              要約書 1
```

【包括委任状番号】

9903185

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

支持体上に、樹脂材料および溶剤を含有する塗工液を塗工する工程(1)および被塗工液の乾燥工程(2)を含む工程により被膜層を形成する被膜シートの製造方法において、前記乾燥工程(2)において、下記式:

【数1】

$$L = \int_0^T \frac{\sigma [mN/m] \times (h [m])^3}{\eta [mPa \cdot sec]} dt > 1.9 \times 10^{-13} [m^4/sec]$$

(式中、T:乾燥工程の総時間 [sec]、 σ :被塗工液の表面張力 [mN/m]、h:被塗工液の厚み [m]、 η :被塗工液の粘度 [mPa·sec]、を示す)を満足することを特徴とする被膜シートの製造方法。

【請求項2】

乾燥工程 (2) における被塗工液の初期表面張力が、25 ℃において、 $20 \sim 40$ [m N/m] であることを特徴とする請求項1記載の被膜シートの製造方法。

【請求項3】

乾燥工程(2)における被塗工液の初期粘度が、25 ℃において、 $0.1 \sim 20$ [mPa·sec]であることを特徴とする請求項1または2記載の被膜シートの製造方法。

【請求項4】

被膜層の乾燥厚みが 10μ m以下であることを特徴とする請求項 $1\sim3$ のいずれかに記載の被膜シートの製造方法。

【請求項5】

被膜層が、光学機能層であることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の被膜シートの製造方法。

【請求項6】

光学機能層がハードコート層であることを特徴とする請求項5記載の被膜シートの製造 方法。

【請求項7】

請求項5または6に記載の製造方法により得られた光学機能層。

【請求項8】

光学素子の片面又は両面に、請求項7記載の光学機能層が設けられていることを特徴と する光学素子。

【請求項9】

請求項7記載の光学機能層または請求項8記載の光学素子を搭載した画像表示装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】被膜シートの製造方法、光学機能層、光学素子および画像表示装置 【技術分野】

$[0\ 0\ 0\ 1]$

本発明は被膜シートの製造方法に関する。本発明の製造方法は、たとえば、光学機能層の形成に有用である。さらに本発明は、当該光学機能層を用いた光学素子に関する。光学素子等は、液晶ディスプレイ(LCD)、有機EL表示装置、PDP、CRT等の各種画像表示装置において好適に利用できる。

【背景技術】

[00002]

従来より、基材フィルム上に塗工液の塗工、乾燥等の工程を施すことにより被膜層を形成した各種の被膜シートが製造されている。前記塗工液の塗工方式としては、スロットダイ、リバースグラビアコート、マイクログラビア等の様々な方式が採用されている(例えば特許文献1参照)。

被膜シートとしては、たとえば、光学機能層を有する各種の光学フィルムがあげられる。光学機能層は光学機能の高性能化に伴って薄膜で形成される。当該薄膜の膜厚にムラがあると、これを用いた液晶表示装置等の画像表示装置の表示機能を低下させる。そのため、光学機能層は膜厚が均一であることが要求されている。しかし、均一な膜厚で被膜層を形成することは困難であった。特に大面積の基材フィルム上に、均一な膜厚で被膜層を形成することは困難であった。

【特許文献1】特開昭62-140672号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0003]

本発明は、支持体が大面積の場合にも、塗工液により均一な膜厚で被膜層を形成することができる被膜シートの製造方法を提供することを目的とする。また本発明は、当該製造方法により得られた光学機能層、当該光学機能層が設けられている光学素子、当該光学素子を用いた画像表示装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

$[0\ 0\ 0\ 4\]$

本発明者らは前記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、以下に示す被膜シートの製造方法により前記目的を達成できることを見出し、本発明を完成するに到った。

[0005]

すなわち本発明は、支持体上に、樹脂材料および溶剤を含有する塗工液を塗工する工程 (1)および被塗工液の乾燥工程(2)を含む工程により被膜層を形成する被膜シートの 製造方法において、

前記乾燥工程(2)において、下記式:

[0006]

【数2】

$$L = \int_0^T \frac{\sigma [mN/m] \times (h [m])^3}{\eta [mPa \cdot sec]} dt > 1.9 \times 10^{-13} [m^4/sec]$$

(式中、T:乾燥工程の総時間 [sec]、 σ :被塗工液の表面張力 [mN/m]、h:被塗工液の厚み [m]、 η :被塗工液の粘度 [mPa·sec]、を示す)を満足することを特徴とする被膜シートの製造方法、に関する。

[0007]

支持体上に塗工された被塗工液は、塗工直後から乾燥が進行し、被塗工液の厚みhは、溶剤の蒸発とともに減少する。また、被塗工液の表面張力、粘度も、溶媒の上昇とともに

変化し、これらが被膜層の厚みの均一性に影響を及ぼすことが分かった。そこで、本発明では、これらの変化について、乾燥工程における総時間に対する積分値として、前記式で導かれるL値を導き、L値が、L>1. 9×10^{-13} [m^4 / sec] を満足するように乾燥工程を制御することにより、面内の乾燥ムラを防ぎ、均一な被膜層を形成できることを見出した。L値は、被膜層の厚みの均一化指標であり、L>2. 2×10^{-13} [m^4 / sec] 、さらにはL>3. 5×10^{-13} [m^4 / sec] であるのが好ましい。

[0008]

前記指標において、被塗工液の厚みの項が3乗で効いている。つまり、塗膜の形成過程における塗膜の状態、特に乾燥初期の溶剤を多く含むウエットな塗膜の状態、すなわち初期の液状物の物性変化が、最終的に被膜層の厚みに非常に重要な働きをすることを意味するものである。本発明は、かかる知見に基づき、面内の被膜層の厚みムラが少なく均一な光学機能層を形成することができる製造方法を見出したものである。

[0009]

本発明の被膜シートの製造方法は、支持体が大面積の場合にも、好適に適用できる。たとえば、支持体の幅は500mm以上、さらに1000mm以上の場合にも好適に適用できる。

[0010]

前記被膜シートの製造方法は、乾燥工程(2)における被塗工液の初期表面張力が、25℃において、20~40 [mN/m] であることが好ましい。本発明の製造方法は、前記表面張力の塗工液を用いる場合に有用である。初期表面張力が20 [mN/m] 未満の場合には、塗工時に生じた塗布ムラ(凹凸)をレベリングさせる効果が減少し、40 [mN/m] を超えると、支持体への濡れ性が悪くなるため、はじきなどの欠点が生じやすくなり好ましくない。前記被塗工液の初期表面張力は、25~40 [mN/m] 、さらには30~40 [mN/m] である場合に有用である。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

前記被膜シートの製造方法は、乾燥工程(2)における被塗工液の初期粘度が、25%において、 $0.1\sim20$ [mPa·sec] であることが好ましい。本発明の製造方法は、特に低粘度の塗工液を用いる場合に有用である。初期粘度が0.1 [mPa·sec] 未満の場合には、塗工液の流動性が高くなるため外乱の影響(風、温度等)を受けやすく、製造工程上の管理が困難となり、20 [mPa·sec] を超えると、塗工液の流動性が悪くなり、レベリングの効果が減少するため好ましくない。前記被塗工液の初期粘度は、 $0.1\sim10$ [mPa·sec]、さらには $0.1\sim5$ [mPa·sec] である場合に有用である。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

前記被膜シートの製造方法は、被膜層の乾燥厚みが 10μ m以下の薄膜であることが好ましい。乾燥厚みが、 10μ mを超えると被膜層の厚み方向に、塗工液の濃度分布や対流が生じ、被膜層の均一性が失われやすい。本発明の製造方法は、被膜層の乾燥厚みが $0.1\sim10\mu$ m、特に $0.1\sim5\mu$ mの場合に好適である。

$[0\ 0\ 1\ 3]$

前記被膜シートの製造方法は、被膜層が、光学機能層の場合に好適であり、前記被膜シートの製造方法により、薄層で、均一な光学機能層が得られる。

[0 0 1 4]

前記被膜シートの製造方法は、前記光学機能層がハードコート層である場合に好適である。前記被膜シートの製造方法により、薄層で、均一なハードコート層が得られる。

[0015]

また本発明は、光学素子の片面又は両面に、前記光学機能層が設けられていることを特徴とする光学素子、に関する。さらには前記光学機能層または前記光学素子を搭載した画像表示装置、に関する。

【発明の効果】

[0016]

上記のように、被膜シートの乾燥工程を制御し、面内の乾燥ムラを防止し均一な被膜層 を形成することによって、支持体が大面積の場合にも、均一な膜厚で被膜層を形成するこ とができる被膜シートの製造方法を提供し、優れた特性を有する光学機能層、光学素子お よび画像表示装置の提供をすることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0017]

本発明の被膜シートの製造方法に用いられる支持体、塗工液は、形成する被膜層の種類 、その適用用途に応じて、適宜に決定される。

[0018]

支持体としては、塗工液に対してある程度の濡れ性を有する材質の層であれば何れでも よく、透明基材フィルムや各種ガラス板の他、フォトレジスト等があげられる。

$[0\ 0\ 1\ 9\]$

塗工液により光学機能層を形成する場合には、支持体として透明基材フィルムを用いる のが好ましい。透明基材フィルムとしては、例えばポリエチレンテレフタレート、ポリエ チレンナフタレート等のポリエステル系ポリマー、ジアセチルセルロース、トリアセチル セルロース等のセルロース系ポリマー、ポリカーボネート系ポリマー、ポリメチルメタク リレート等のアクリル系ポリマー等の透明ポリマーからなるフィルムがあげられる。また ポリスチレン、アクリロニトリル・スチレン共重合体等のスチレン系ポリマー、ポリエチ レン、ポリプロピレン、環状ないしノルボルネン構造を有するポリオレフィン、エチレン ・プロピレン共重合体等のオレフィン系ポリマー、塩化ビニル系ポリマー、ナイロンや芳 香族ポリアミド等のアミド系ポリマー等の透明ポリマーからなるフィルムもあげられる。 さらにイミド系ポリマー、スルホン系ポリマー、ポリエーテルスルホン系ポリマー、ポリ エーテルエーテルケトン系ポリマー、ポリフェニレンスルフィド系ポリマー、ビニルアル コール系ポリマー、塩化ビニリデン系ポリマー、ビニルブチラール系ポリマー、アリレー ト系ポリマー、ポリオキシメチレン系ポリマー、エポキシ系ポリマーや前記ポリマーのブ レンド物等の透明ポリマーからなるフィルムなどもあげられる。特に光学的に複屈折の少 ないものが好適に用いられる。

[0020]

また、特開2001-343529号公報(WO01/37007)に記載のポリマー フィルム、たとえば、(A)側鎖に置換および/または非置換イミド基を有する熱可塑性 樹脂と、(B)側鎖に置換および/非置換フェニルならびにニトリル基を有する熱可塑性 樹脂を含有する樹脂組成物が挙げられる。具体例としてはイソブチレンとN-メチルマレ イミドからなる交互共重合体とアクリロニトリル・スチレン共重合体とを含有する樹脂組 成物のフィルムが挙げられる。フィルムは樹脂組成物の混合押出品などからなるフィルム を用いることができる。

$[0\ 0\ 2\ 1]$

支持体の厚さは、適宜に決定しうるが、一般には強度や取扱性等の作業性、薄層性など の点より10~500μm程度である。特に20~300μmが好ましく、30~200 μmがより好ましい。

[0022]

本発明に用いられる塗工液は、塗膜形成可能なものであれば何れでもよく、目的とする 被膜層の機能に応じて、塗工液の樹脂材料と溶剤が選択される。本発明の塗工方法により 形成できる被膜層としては、光学機能層、帯電防止層、表面保護層、導電機能層、粘着剤 層、接着性層、透明コート層などが挙げられる。なお、塗工液による被膜の形成は、支持 体に被膜を順次に形成することにより行うことができる。したがって、支持体としては、 予め塗膜を形成したものを用いることができる。

[0023]

本発明では被膜層として、光学機能層を形成する場合、特に厚み 1 0 μ m以下の光学機 能層を形成する場合が好ましい。当該光学機能層としては、ハードコート層、反射防止層 、位相差層、光学補償層などがあげられる。特に、光学機能層が、ハードコート層である

場合に好適である。

[0024]

ハードコート層を形成する透明樹脂としてはハードコート性に優れ(JIS K540 0の鉛筆硬度試験でH以上の硬度を示すもの)、十分な強度を持ち、光線透過率の優れたものであれば特に制限はない。たとえば、熱硬化型樹脂、熱可塑型樹脂、紫外線硬化型樹脂、電子線硬化型樹脂、二液混合型樹脂などがあげられる。これらのなかでも紫外線照射による硬化処理にて、簡単な加工操作にて効率よく光拡散層を形成することができる紫外線硬化型樹脂が好適である。紫外線硬化型樹脂としては、ポリエステル系、アクリル系、ウレタン系、アミド系、シリコーン系、エポキシ系等の各種のものがあげられ、紫外線硬化型のモノマー、オリゴマー、ポリマー等が含まれる。好ましく用いられる紫外線硬化型樹脂は、例えば紫外線重合性の官能基を有するもの、なかでも当該官能基を2個以上、特に3~6個有するアクリル系のモノマーやオリゴマー成分を含むものがあげられる。また紫外線硬化型樹脂には、紫外線重合開始剤が配合されている。

[0025]

ハードコート層には、導電性微粒子を含有することができる。導電性微粒子としては、たとえば、アルミニウム、チタン、錫、金、銀などの金属微粒子、ITO(酸化インジウム/酸化錫)、ATO(酸化アンチモン/酸化錫)などの超微粒子があげられる。導電性超微粒子の平均粒子径は通常 0.1μ m以下程度であるのが好ましい。ハードコート層には、高屈折率の金属や金属酸化物の超微粒子を添加して、高屈折率に調整することができる。高屈折率の超微粒子としては、 TiO_2 、 SnO_2 、 ZnO_2 、 ZrO_2 、酸化アルミニウム、酸化亜鉛などの金属酸化物の超微粒子があげられる。かかる超微粒子の平均粒子径は通常 0.1μ m以下程度であるのが好ましい。

[0026]

またハードコート層は、無機または有機の球形もしくは不定形のフィラーを分散含有させて、その表面を微細凹凸構造にして防眩性を付与することができる。ハードコート層の表面を凹凸形状とすることにより光拡散による防眩性を付与することができる。光拡散性の付与は反射率を低減するうえでも好ましい。

[0027]

無機または有機の球形もしくは不定形のフィラーとしては、例えば、PMMA(ポリメチルメタクリレート)、ポリウレタン、ポリスチレン、メラミン樹脂等の各種ポリマーからなる架橋又は未架橋の有機系微粒子、ガラス、シリカ、アルミナ、酸化カルシウム、チタニア、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛等の無機系粒子や、酸化錫、酸化インジウム、酸化カドミウム、酸化アンチモンまたはこれらの複合物等の導電性無機系粒子などがあげられる。前記フィラーの平均粒子径は $0.5\sim10\,\mu\,\mathrm{m}$ 、さらには $1\sim4\,\mu\,\mathrm{m}$ のものが好ましい。微粒子により微細凹凸構造を形成する場合、微粒子の使用量は樹脂100重量部に対して、 $1\sim30$ 重量部程度とするのが好ましい。

[0028]

またハードコート層(防眩層)の形成には、レベリング剤、チクソトロピー剤、帯電防 ・止剤等の添加剤を含有させることができる。ハードコート層(防眩層)の形成に当たり、 チクソトロピー剤(0.1 μ m以下のシリカ、マイカ等)を含有させることにより、防眩 層表面において、突出粒子により微細凹凸構造を容易に形成することができる。

[0029]

反射防止層の形成材料としては、例えば、紫外線硬化型アクリル樹脂等の樹脂系材料、 樹脂中にコロイダルシリカ等の無機微粒子を分散させたハイブリッド系材料、テトラエト キシシラン、チタンテトラエトキシド等の金属アルコキシドを用いたゾルーゲル系材料等 があげられる。また、それぞれの材料は、表面の防汚染性付与するためフッ素基含有化合 物が用いられる。耐擦傷性の面からは、無機成分含有量が多い低屈折率層材料が優れる傾 向にあり、特にゾルーゲル系材料が好ましい。ゾルーゲル系材料は部分縮合して用いるこ とができる。

[0030]

[0031]

また反射防止層にはシリカ、アルミナ、チタニア、ジルコニア、フッ化マグネシウム、セリア等をアルコール溶媒に分散したゾルなどを添加しても良い。その他、金属塩、金属化合物などの添加剤を適宜に配合することができる。

[0032]

位相差層、光学補償層の形成には、たとえば、重合性液晶モノマーおよび/または液晶ポリマーが用いられる。前記重合性液晶モノマーとしては、たとえば、ネマティック液晶性モノマーがあげられる。重合性液晶モノマーを含有する場合には、通常、光重合開始剤を含有する。光重合開始剤は各種のものを特に制限なく使用できる。

[0033]

ネマティック液晶性モノマーとしては、末端にアクリロイル基、メタクリロイル基等の重合性官能基を有し、これに環状単位等からなるメソゲン基を有するものがあげられる。また重合性官能基として、アクリロイル基、メタアクリロイル基等を2つ以上有するものを用いて架橋構造を導入して耐久性を向上させることもできる。メソゲン基となる前記環状単位としては、たとえば、ビフェニル系、フェニルベンゾエート系、フェニルシクロヘキサン系、アゾキシベンゼン系、アゾメチン系、アゾベンゼン系、フェニルピリミジン系、ジフェニルアセチレン系、ジフェニルベンゾエート系、ビシクロヘキサン系、シクロヘキシルベンゼン系、ターフェニル系等があげられる。なお、これら環状単位の末端は、たとえば、シアノ基、アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン基等の置換基を有していてもよい。

[0034]

主鎖型の液晶ポリマーとしては、芳香族単位等からなるメソゲン基を結合した構造を有する縮合系のポリマー、たとえば、ポリエステル系、ポリアミド系、ポリカーボネート系、ポリエステルイミド系などのポリマーがあげられる。メソゲン基となる前記芳香族単位としては、フェニル系、ビフェニル系、ナフタレン系のものがあげられ、これら芳香族単位は、シアノ基、アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン基等の置換基を有していてもよい

[0035]

側鎖型の液晶ポリマーとしては、ポリアクリレート系、ポリメタクリレート系、ポリシロキサン系、ポリマロネート系の主鎖を骨格とし、側鎖に環状単位等からなるメソゲン基を有するものがあげられる。メソゲン基となる前記環状単位としては、たとえば、ビフェニル系、フェニルベンゾエート系、フェニルシクロヘキサン系、アゾキシベンゼン系、アゾメチン系、アゾベンゼン系、フェニルピリミジン系、ジフェニルアセチレン系、ジフェニルベンゾエート系、ビシクロヘキサン系、シクロヘキシルベンゼン系、ターフェニル系等があげられる。なお、これら環状単位の末端は、たとえば、シアノ基、アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン基等の置換基を有していてもよい。

[0036]

前記重合性液晶モノマー、液晶ポリマーのいずれのメソゲン基も屈曲性を付与するスペーサ部を介して結合していてもよい。スペーサ部としては、ポリメチレン鎖、ポリオキシメチレン鎖等があげられる。スペーサ部を形成する構造単位の繰り返し数は、メソゲン部の化学構造により適宜に決定されるがポリメチレン鎖の繰り返し単位は0~20、好まし

くは2~12、ポリオキシメチレン鎖の繰り返し単位は0~10、好ましくは1~3であ

[0037]

前記ネマティック液晶性モノマー、液晶性ポリマーには、液晶状態においてコレステリ ック相を呈するように、コレステリック液晶性モノマーやカイラル剤を配合することがで きる。またコレステリック液晶性ポリマーを用いることができる。得られたコレステリッ ク液晶相は選択反射フィルムとして用いられる。カイラル剤としては、光学活性基を有し 、ネマティック液晶性モノマー等の配向を乱さないものであれば特に制限されない。カイ ラル剤は液晶性を有していてもよく液晶性を有しなくてもよいが、コレステリック液晶性 を示すものを好ましく使用できる。カイラル剤は反応性基を有するもの、有しないものの いずれも使用できるが、硬化して得られるコレステリック液晶配向フィルムの耐熱性、耐 溶剤性の点では反応性基を有するものが好ましい。反応性基としては、たとえば、アクリ ロイル基、メタアクリロイル基、アジド基、エポキシ基などがあげられる。

[0038]

またディスコティック液晶の傾斜配向層からなる光学的異方性層が光学補償位相差相と して用いられる。ディスコティック液晶としては、特開平8-94836号公報等に記載 のものを例示できる。

[0039]

なお、前記液晶モノマー、液晶ポリマーは、配向膜上に展開させることができる。配向 膜としては、従来より知られている各種のものを使用でき、たとえば、透明な基材上にポ リイミドやポリビニルアルコール等からなる薄膜を形成してそれをラビングする方法によ り形成したもの、透明なフィルムを延伸処理した延伸フィルム、シンナメート骨格やアゾ ベンゼン骨格を有するポリマーまたはポリイミドに偏光紫外線を照射したもの等を用いる ことができる。

$[0\ 0\ 4\ 0\]$

塗工液に用いる溶剤としては、ベンゼン、トルエン、キシレン、メトキシベンゼン、1 - 2 - ジメトキベンゼンなどの芳香族系溶剤;酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル系溶 剤;メタノール、エタノール、イソプロパノール、tert-ブチルアルコール、グリセ リン、エチレングリコール、トリエチレングリコール、等のアルコール系溶剤:フェノー ル、パラクロロフェノールなどのフェノール系溶剤;アセトン、メチルエチルケトン、シ クロヘキサノン等のケトン系溶剤;ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメ チルスルホキシド等のアミド系溶剤、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶剤;エチレン グリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、エチルセルソ ルブ、ブチルセルソルブ、セロソルブ系溶剤;クロロホルム、ジクロロメタン、ジクロロ エタン、テトラクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、クロロベン ゼンなどのハロゲン化炭化水素系溶剤;スルホキシド系溶剤、その他、2-ピロリドン、 N-メチル-2-ピロリドン、ピリジン、トリエチルアミン、アセトニトリル、ブチロニ トリル、二硫化炭素などを用いることができる。これら溶剤は1種または2種以上を適宜 に組み合わせて使用することができる。

$[0\ 0\ 4\ 1]$

塗工液の樹脂成分濃度は特に制限されないが、通常、0.5~50重量%、好ましくは 1~40重量%である。塗工液には、塗工液により形成される被膜層の適用される用途に 応じて、各種の添加剤を含有させることができる。

[0042]

以下に、本発明の被膜シートの製造方法を図面を参酌しながら説明する。本発明の被膜 シートの製造方法は、支持体上に、塗工液を塗工する工程(1)および、支持体上に塗工 された被塗工液の乾燥工程(2)を含む。図1は、支持体1に、塗工液2~を塗工した後 、被膜層2が形成された被膜シートAの断面図である。

[0043]

塗工工程(1)における、塗工液2´ の塗工方法は特に制限されず、通常の方法を採用

できる。たとえば、スロットダイ法、リバースグラビアコート法、マイクログラビア法、 ディップ法、スピンコート法、刷毛塗り法、ロールコート法、フレキソ印刷法などがあげ られる。

$[0\ 0\ 4\ 4\]$

乾燥工程 (2) における、乾燥方法は特に制限されず、通常の加熱手段を採用できる。 たとえば、熱風器、電熱ヒーター、IRヒーター等があげられる。通常、乾燥温度は、2 0~150℃程度、好ましくは20~130℃の範囲である。また乾燥時間は10~30 ① 秒間程度、好ましくは30~180秒間である。

[0045]

図2は、被膜シートの製造方法に用いられる塗工装置の概念図の一例である。送り出し ローラ11から搬送される支持体1には、塗工ロール12において、塗工液2~が塗工さ れ、続いて乾燥工程に移行する。図2の塗工装置では、乾燥工程は、初期乾燥工程、第一 熱乾燥工程、第二熱乾燥工程に分かれている。初期乾燥工程は、通常、常温で行われる。 第一熱乾燥工程、第二熱乾燥工程では、加熱手段13が設けられている。図2では加熱手 段として、熱風器が設けられている。第一熱乾燥工程、第二熱乾燥工程における乾燥温度 、乾燥時間は、塗工液の種類に応じて、前記均一化指標しを満足するように調整される。 乾燥工程の後には、支持体1に被膜層2を形成した被膜シートAが巻取りロール14に巻 き取られる。なお、被膜シートAの被膜層2は、ロール15から繰り出される保護シート Bにより保護される。

$[0\ 0\ 4\ 6]$

乾燥工程 (2) の後には、塗工液の種類に応じて、さらに熱硬化、UV硬化等の硬化処 理を施すことができる。このようにして得られた被膜層は、支持体から剥離することなく 用いることができる他、支持体から剥離して用いることができる。

$[0\ 0\ 4\ 7]$

以下に、光学機能層として、ハードコート層(または反射防止層)を形成した光学フィ ルム(ハードコートフィルム)を、光学素子に適用した場合について説明する。前記ハー ドコートフィルムの透明基材フィルムには、光学素子を接着することができる。光学素子 としては、偏光子があげられる。また、光学素子には、前記位相差層、光学補償層などの 光学機能層を適用することができる。

[0048]

偏光子は、特に制限されず、各種のものを使用できる。偏光子としては、たとえば、ポ リビニルアルコール系フィルム、部分ホルマール化ポリビニルアルコール系フィルム、エ チレン・酢酸ビニル共重合体系部分ケン化フィルム等の親水性高分子フィルムに、ヨウ素 や二色性染料等の二色性物質を吸着させて一軸延伸したもの、ポリビニルアルコールの脱 水処理物やポリ塩化ビニルの脱塩酸処理物等ポリエン系配向フィルム等があげられる。こ れらのなかでもポリビニルアルコール系フィルムとヨウ素などの二色性物質からなる偏光 子が好適である。これら偏光子の厚さは特に制限されないが、一般的に、5~80 μ m程 度である。

[0049]

ポリビニルアルコール系フィルムをヨウ素で染色し一軸延伸した偏光子は、たとえば、 ポリビニルアルコールをヨウ素の水溶液に浸漬することによって染色し、元長の3~7倍 に延伸することで作製することができる。必要に応じてホウ酸やヨウ化カリウムなどの水 溶液に浸漬することもできる。さらに必要に応じて染色の前にポリビニルアルコール系フ ィルムを水に浸漬して水洗してもよい。ポリビニルアルコール系フィルムを水洗すること でポリビニルアルコール系フィルム表面の汚れやブロッキング防止剤を洗浄することがで きるほかに、ポリビニルアルコール系フィルムを膨潤させることで染色のムラなどの不均 一を防止する効果もある。延伸はヨウ素で染色した後に行っても良いし、染色しながら延 伸してもよし、また延伸してからヨウ素で染色してもよい。ホウ酸やヨウ化カリウムなど の水溶液中や水浴中でも延伸することができる。

[0050]

前記偏光子は、通常、片側または両側に透明保護フィルムが設けられ偏光板として用い られる。透明保護フィルムは透明性、機械的強度、熱安定性、水分遮蔽性、等方性などに 優れるものが好ましい。透明保護フィルムとしては前記例示の透明基材フィルムと同様の 材料のものが用いられる。前記透明保護フィルムは、表裏で同じポリマー材料からなる透 明保護フィルムを用いてもよく、異なるポリマー材料等からなる透明保護フィルムを用い てもよい。透明性や機械的強度、熱安定性や水分遮断性などに優れるものが好ましく用い られる。また透明保護フィルムは、位相差等の光学的異方性が少ないほど好ましい場合が 多い。前記の透明保護フィルムを形成するポリマーとしてはトリアセチルセルロースが最 適である。前記ハードコートフィルムを、偏光子(偏光板)の片側または両側に設ける場 合、ハードコートフィルムの透明基材フィルムは、偏光子の透明保護フィルムを兼ねるこ とができる。透明保護フィルムの厚さは、特に制限されないが10~300μm程度が一 般的である。

$[0\ 0\ 5\ 1]$

また、透明保護フィルムは、できるだけ色付きがないことが好ましい。 従って、

R t h = $[(n_x + n_y)/2 - n_z] \cdot d$

(ただし、nx 、ny はフィルム平面内の主屈折率、nz はフィルム厚方向の屈折率、d はフィルムである)

で表されるフィルム厚み方向の位相差値が-90nm~+75nmである保護フィルムが 好ましく用いられる。かかる厚み方向の位相差値(Rth)が-90nm~+75nmの ものを使用することにより、保護フィルムに起因する偏光板の着色(光学的な着色)をほ ぼ解消することができる。厚み方向位相差値(Rth)は、さらに好ましくは-80nm ~+60nm、特に-70nm~+45nmが好ましい。

[0052]

ハードコートフィルムに偏光板を積層した反射防止偏光板は、ハードコートフィルムに 透明保護フィルム、偏光子、透明保護フィルムを順次に積層したものでもよいし、ハード コートフィルムに偏光子、透明保護フィルムを順次に積層したものでもよい。

[0053]

その他、透明保護フィルムの偏光子を接着させない面は、ハードコート層やスティッキ ング防止や目的とした処理を施したものであってもよい。ハードコート処理は偏光板表面 の傷付き防止などを目的に施されるものであり、例えばアクリル系、シリコーン系などの 適宜な紫外線硬化型樹脂による硬度や滑り特性等に優れる硬化皮膜を透明保護フィルムの 表面に付加する方式などにて形成することができる。また、スティッキング防止処理は隣 接層との密着防止を目的に施される。なお、前記ハードコート層、スティッキング防止層 等は、透明保護フィルムそのものに設けることができるほか、別途光学層として透明保護 フィルムとは別体のものとして設けることもできる。

$[0\ 0\ 5\ 4]$

また偏光板の層間へ、例えばハードコート層、プライマー層、接着剤層、粘着剤層、帯 電防止層、導電層、ガスバリヤー層、水蒸気遮断層、水分遮断層等を挿入、または偏光板 表面へ積層しても良い。また。偏光板の各層を作成する段階では、例えば、導電性粒子あ るいは帯電防止剤、各種微粒子、可塑剤等を各層の形成材料に添加、混合等することによ り改良を必要に応じておこなっても良い。

[0055]

光学素子としては、実用に際して、前記偏光板に、他の光学素子(光学層)を積層した 光学フィルムを用いることができる。その光学層については特に限定はないが、例えば反 射板や半透過板、位相差板(1/2や1/4等の波長板を含む)、視角補償フィルムなど の液晶表示装置等の形成に用いられることのある光学層を1層または2層以上用いること ができる。特に、偏光板に更に反射板または半透過反射板が積層されてなる反射型偏光板 または半透過型偏光板、偏光板に更に位相差板が積層されてなる楕円偏光板または円偏光 板、偏光板に更に視角補償フィルムが積層されてなる広視野角偏光板、あるいは偏光板に

更に輝度向上フィルムが積層されてなる偏光板が好ましい。楕円偏光板、光学補償付き偏 光板等では偏光板側にハードコートフィルムが付与される。

[0056]

さらに必要に応じて、耐擦傷性、耐久性、耐候性、耐湿熱性、耐熱性、耐湿性、透湿性、帯電防止性、導電性、層間の密着性向上、機械的強度向上等の各種特性、機能等を付与するための処理、または機能層の挿入、積層等を行うこともできる。

[0057]

反射型偏光板は、偏光板に反射層を設けたもので、視認側(表示側)からの入射光を反射させて表示するタイプの液晶表示装置などを形成するためのものであり、バックライト等の光源の内蔵を省略できて液晶表示装置の薄型化を図りやすいなどの利点を有する。反射型偏光板の形成は、必要に応じ、前記透明保護フィルム等を介して偏光板の片面に金属等からなる反射層を付設する方式などの適宜な方式にて行うことができる。

[0058]

反射型偏光板の具体例としては、必要に応じマット処理した透明保護フィルムの片面に、アルミニウム等の反射性金属からなる箔や蒸着膜を付設して反射層を形成したものなどがあげられる。

[0059]

反射板は前記偏光板の透明保護フィルムに直接付与する方式に代えて、その透明フィルムに準じた適宜なフィルムに反射層を設けてなる反射シートなどとして用いることもできる。なお反射層は、通常、金属からなるので、その反射面が透明保護フィルムや偏光板等で被覆された状態の使用形態が、酸化による反射率の低下防止、ひいては初期反射率の長期持続の点や、保護層の別途付設の回避の点などより好ましい。

[0060]

なお、半透過型偏光板は、上記において反射層で光を反射し、かつ透過するハーフミラー等の半透過型の反射層とすることにより得ることができる。半透過型偏光板は、通常液晶セルの裏側に設けられ、液晶表示装置などを比較的明るい雰囲気で使用する場合には、視認側(表示側)からの入射光を反射させて画像を表示し、比較的暗い雰囲気においては、半透過型偏光板のバックサイドに内蔵されているバックライト等の内蔵光源を使用して画像を表示するタイプの液晶表示装置などを形成できる。すなわち、半透過型偏光板は、明るい雰囲気下では、バックライト等の光源使用のエネルギーを節約でき、比較的暗い雰囲気下においても内蔵光源を用いて使用できるタイプの液晶表示装置などの形成に有用である。

$[0\ 0\ 6\ 1]$

偏光板に更に位相差板が積層されてなる楕円偏光板または円偏光板について説明する。直線偏光を楕円偏光または円偏光に変えたり、楕円偏光または円偏光を直線偏光に変えたり、あるいは直線偏光の偏光方向を変える場合に、位相差板などが用いられる。特に、直線偏光を円偏光に変えたり、円偏光を直線偏光に変える位相差板としては、いわゆる 1/4 表表板 (1/4 板とも言う)が用いられる。 1/4 表表板 (1/4 板とも言う)が用いられる。 1/4 表表板 (1/4 板とも言う)は、通常、直線偏光の偏光方向を変える場合に用いられる。

[0062]

楕円偏光板はスーパーツイストネマチック(STN)型液晶表示装置の液晶層の複屈折により生じた着色(青又は黄)を補償(防止)して、前記着色のない白黒表示する場合などに有効に用いられる。更に、三次元の屈折率を制御したものは、液晶表示装置の画面を斜め方向から見た際に生じる着色も補償(防止)することができて好ましい。円偏光板は、例えば画像がカラー表示になる反射型液晶表示装置の画像の色調を整える場合などに有効に用いられ、また、反射防止の機能も有する。上記した位相差板の具体例としては、ポリカーボネート、ポリビニルアルコール、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリプロピレンやその他のポリオレフィン、ポリアリレート、ポリアミドの如き適宜なポリマーからなるフィルムを延伸処理してなる複屈折性フィルムや液晶ポリマーの配向フィルム、液晶ポリマーの配向層をフィルムにて支持したものなどがあげられる。位相差板は、

例えば各種波長板や液晶層の複屈折による着色や視角等の補償を目的としたものなどの使用目的に応じた適宜な位相差を有するものであってよく、2種以上の位相差板を積層して 位相差等の光学特性を制御したものなどであってもよい。

[0063]

また上記の楕円偏光板や反射型楕円偏光板は、偏光板又は反射型偏光板と位相差板を適宜な組合せで積層したものである。かかる楕円偏光板等は、(反射型)偏光板と位相差板の組合せとなるようにそれらを液晶表示装置の製造過程で順次別個に積層することによっても形成しうるが、前記の如く予め楕円偏光板等の光学フィルムとしたものは、品質の安定性や積層作業性等に優れて液晶表示装置などの製造効率を向上させうる利点がある。

$[0\ 0\ 6\ 4]$

視角補償ライルムは、液晶表示装置の画面を、画面に垂直でなくやや斜めの方向がら見た場合でも、画像が比較的鮮明にみえるように視野角を広げるためのフィルムである。このような視角補償位相差板としては、例えば位相差フィルム、液晶ポリマー等の配向フィルムや透明基材上に液晶ポリマー等の配向層を支持したものなどからなる。通常の位相差板は、その面方向に一軸に延伸された複屈折を有するポリマーフィルムが用いられるのに対し、視角補償フィルムとして用いられる位相差板には、面方向に二軸に延伸された複屈折を有するポリマーフィルムとか、面方向に一軸に延伸され即に延伸された厚づなルムなどが用いられる。傾斜配向フィルムとしては、例えばポリマーフィルムに整定を指フィルムを接着して加熱によるその収縮力の作用下にポリマーフィルムを延伸処理又は一及び収縮処理したものや、液晶ポリマーを斜め配向させたものなどが挙げられる。位相差板の素材原料ポリマーは、先の位相差板で説明したポリマーと同様のものが用いられ、液晶セルによる位相差に基づく視認角の変化による着色等の防止や良視認の視野角の拡大などを目的とした適宜なものを用いうる。

$[0\ 0\ 6\ 5]$

また良視認の広い視野角を達成する点などより、液晶ポリマーの配向層、特にディスコティック液晶ポリマーの傾斜配向層からなる光学的異方性層をトリアセチルセルロースフィルムにて支持した光学補償位相差板が好ましく用いうる。

[0066]

偏光板と輝度向上フィルムを貼り合わせた偏光板は、通常液晶セルの裏側サイドに設け られて使用される。輝度向上フィルムは、液晶表示装置などのバックライトや裏側からの 反射などにより自然光が入射すると所定偏光軸の直線偏光または所定方向の円偏光を反射 し、他の光は透過する特性を示すもので、輝度向上フィルムを偏光板と積層した偏光板は 、バックライト等の光源からの光を入射させて所定偏光状態の透過光を得ると共に、前記 所定偏光状態以外の光は透過せずに反射される。この輝度向上フィルム面で反射した光を 更にその後ろ側に設けられた反射層等を介し反転させて輝度向上フィルムに再入射させ、 その一部又は全部を所定偏光状態の光として透過させて輝度向上フィルムを透過する光の 増量を図ると共に、偏光子に吸収させにくい偏光を供給して液晶表示画像表示等に利用し うる光量の増大を図ることにより輝度を向上させうるものである。すなわち、輝度向上フ ィルムを使用せずに、バックライトなどで液晶セルの裏側から偏光子を通して光を入射し た場合には、偏光子の偏光軸に一致していない偏光方向を有する光は、ほとんど偏光子に 吸収されてしまい、偏光子を透過してこない。すなわち、用いた偏光子の特性によっても 異なるが、およそ50%の光が偏光子に吸収されてしまい、その分、液晶画像表示等に利 用しうる光量が減少し、画像が暗くなる。輝度向上フィルムは、偏光子に吸収されるよう な偏光方向を有する光を偏光子に入射させずに輝度向上フィルムで一旦反射させ、更にそ の後ろ側に設けられた反射層等を介して反転させて輝度向上フィルムに再入射させること を繰り返し、この両者間で反射、反転している光の偏光方向が偏光子を通過し得るような 偏光方向になった偏光のみを、輝度向上フィルムは透過させて偏光子に供給するので、バ ックライトなどの光を効率的に液晶表示装置の画像の表示に使用でき、画面を明るくする ことができる。

[0067]

輝度向上フィルムと上記反射層等の間に拡散板を設けることもできる。輝度向上フィルムによって反射した偏光状態の光は上記反射層等に向かうが、設置された拡散板は通過する光を均一に拡散すると同時に偏光状態を解消し、非偏光状態となる。すなわち、拡散板は偏光を元の自然光状態にもどす。この非偏光状態、すなわち自然光状態の光が反射層等に向かい、反射層等を介して反射し、再び拡散板を通過して輝度向上フィルムに再入射することを繰り返す。このように輝度向上フィルムと上記反射層等の間に、偏光を元の自然光状態にもどす拡散板を設けることにより表示画面の明るさを維持しつつ、同時に表示画面の明るさのむらを少なくし、均一で明るい画面を提供することができる。かかる拡散板を設けることにより、初回の入射光は反射の繰り返し回数が程よく増加し、拡散板の拡散機能と相俟って均一の明るい表示画面を提供することができたものと考えられる。

[0068]

前記の輝度向上フィルムとしては、例えば誘電体の多層薄膜や屈折率異方性が相違する 薄膜フィルムの多層積層体の如き、所定偏光軸の直線偏光を透過して他の光は反射する特性を示すもの、コレステリック液晶ポリマーの配向フィルムやその配向液晶層をフィルム 基材上に支持したものの如き、左回り又は右回りのいずれか一方の円偏光を反射して他の 光は透過する特性を示すものなどの適宜なものを用いうる。

[0069]

従って、前記した所定偏光軸の直線偏光を透過させるタイプの輝度向上フィルムでは、その透過光をそのまま偏光板に偏光軸を揃えて入射させることにより、偏光板による吸収ロスを抑制しつつ効率よく透過させることができる。一方、コレステリック液晶層の如く円偏光を投下するタイプの輝度向上フィルムでは、そのまま偏光子に入射させることもできるが、吸収ロスを抑制する観点より位相差板を介してその円偏光を直線偏光化して偏光板に入射させることが好ましい。なお、その位相差板として1/4波長板を用いることにより、円偏光を直線偏光に変換することができる。

[0070]

可視光域等の広い波長範囲で 1 / 4 波長板として機能する位相差板は、例えば波長 5 5 0 n m の淡色光に対して 1 / 4 波長板として機能する位相差層と他の位相差特性を示す位相差層、例えば 1 / 2 波長板として機能する位相差層とを重畳する方式などにより得ることができる。従って、偏光板と輝度向上フィルムの間に配置する位相差板は、 1 層又は 2 層以上の位相差層からなるものであってよい。

[0071]

なお、コレステリック液晶層についても、反射波長が相違するものの組み合わせにして 2層又は3層以上重畳した配置構造とすることにより、可視光領域等の広い波長範囲で円 偏光を反射するものを得ることができ、それに基づいて広い波長範囲の透過円偏光を得る ことができる。

[0072]

また、偏光板は、上記の偏光分離型偏光板の如く、偏光板と2層又は3層以上の光学層とを積層したものからなっていてもよい。従って、上記の反射型偏光板や半透過型偏光板と位相差板を組み合わせた反射型楕円偏光板や半透過型楕円偏光板などであってもよい。

[0073]

前記光学素子へのハードコートフィルムの積層は、液晶表示装置等の製造過程で順次別個に積層する方式にても行うことができるが、これらを予め積層したものは、品質の安定性や組立作業等に優れていて液晶表示装置などの製造工程を向上させうる利点がある。積層には粘着層等の適宜な接着手段を用いうる。前記の偏光板やその他の光学フィルムの接着に際し、それらの光学軸は目的とする位相差特性などに応じて適宜な配置角度とすることができる。

[0074]

前述した偏光板や光学素子の少なくとも片面には、前記ハードコートフィルムが設けられているが、ハードコートフィルムが設けられていない面には、液晶セル等の他部材と接

着するための粘着層を設けることもできる。粘着層を形成する粘着剤は特に制限されないが、例えばアクリル系重合体、シリコーン系ポリマー、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアミド、ポリエーテル、フッ素系やゴム系などのポリマーをベースポリマーとするものを適宜に選択して用いることができる。特に、アクリル系粘着剤の如く光学的透明性に優れ、適度な濡れ性と凝集性と接着性の粘着特性を示して、耐候性や耐熱性などに優れるものが好ましく用いうる。

[0075]

また上記に加えて、吸湿による発泡現象や剥がれ現象の防止、熱膨張差等による光学特性の低下や液晶セルの反り防止、ひいては高品質で耐久性に優れる液晶表示装置の形成性などの点より、吸湿率が低くて耐熱性に優れる粘着層が好ましい。

[0076]

粘着層は、例えば天然物や合成物の樹脂類、特に、粘着性付与樹脂や、ガラス繊維、ガラスビーズ、金属粉、その他の無機粉末等からなる充填剤や顔料、着色剤、酸化防止剤などの粘着層に添加されることの添加剤を含有していてもよい。また微粒子を含有して光拡散性を示す粘着層などであってもよい。

[0077]

偏光板、光学素子への粘着層の付設は、適宜な方式で行いうる。その例としては、例えばトルエンや酢酸エチル等の適宜な溶剤の単独物又は混合物からなる溶媒にベースポリマーまたはその組成物を溶解又は分散させた10~40重量%程度の粘着剤溶液を調製し、それを流延方式や塗工方式等の適宜な展開方式で光学素子上に直接付設する方式、あるいは前記に準じ、セパレータ上に粘着層を形成してそれを光学素子上に移着する方式などがあげられる。粘着層は、各層で異なる組成又は種類等のものの重畳層として設けることもできる。粘着層の厚さは、使用目的や接着力などに応じて適宜に決定でき、一般には1~500μmであり、5~200μmが好ましく、特に10~100μmが好ましい。

[0078]

粘着層の露出面に対しては、実用に供するまでの間、その汚染防止等を目的にセパレータが仮着されてカバーされる。これにより、通例の取扱状態で粘着層に接触することを防止できる。セパレータとしては、上記厚さ条件を除き、例えばプラスチックフィルム、ゴムシート、紙、布、不織布、ネット、発泡シートや金属箔、それらのラミネート体等の適宜な薄葉体を、必要に応じシリコーン系や長鎖アルキル系、フッ素系や硫化モリブデン等の適宜な剥離剤でコート処理したものなどの、従来に準じた適宜なものを用いうる。

[0079]

なお本発明において、上記した光学素子を形成する偏光子や透明保護フィルムや光学層等、また粘着層などの各層には、例えばサリチル酸エステル系化合物やベンゾフェノール系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物やシアノアクリレート系化合物、ニッケル錯塩系化合物等の紫外線吸収剤で処理する方式などの方式により紫外線吸収能をもたせたものなどであってもよい。

[0080]

本発明の光学素子は液晶表示装置等の各種装置の形成などに好ましく用いることができる。液晶表示装置の形成は、従来に準じて行いうる。すなわち液晶表示装置は一般に、液晶セルと光学素子、及び必要に応じての照明システム等の構成部品を適宜に組立てて駆動回路を組込むことなどにより形成されるが、本発明においては本発明による光学素子を用いる点を除いて特に限定はなく、従来に準じうる。液晶セルについても、例えばTN型やSTN型、π型などの任意なタイプのものを用いうる。

[0081]

液晶セルの片側又は両側に前記光学素子を配置した液晶表示装置や、照明システムにバックライトあるいは反射板を用いたものなどの適宜な液晶表示装置を形成することができる。その場合、本発明による光学素子は液晶セルの片側又は両側に設置することができる。両側に光学素子を設ける場合、それらは同じものであってもよいし、異なるものであってもよい。さらに、液晶表示装置の形成に際しては、例えば拡散板、アンチグレア層、反

射防止膜、保護板、プリズムアレイ、レンズアレイシート、光拡散板、バックライトなど の適宜な部品を適宜な位置に1層又は2層以上配置することができる。

[0082]

次いで有機エレクトロルミネセンス装置(有機EL表示装置)について説明する。一般に、有機EL表示装置は、透明基板上に透明電極と有機発光層と金属電極とを順に積層して発光体(有機エレクトロルミネセンス発光体)を形成している。ここで、有機発光層は、種々の有機薄膜の積層体であり、例えばトリフェニルアミン誘導体等からなる正孔注入層と、アントラセン等の蛍光性の有機固体からなる発光層との積層体や、あるいはこのような発光層とペリレン誘導体等からなる電子注入層の積層体や、またあるいはこれらの正孔注入層、発光層、および電子注入層の積層体等、種々の組み合わせをもった構成が知られている。

[0083]

有機EL表示装置は、透明電極と金属電極とに電圧を印加することによって、有機発光層に正孔と電子とが注入され、これら正孔と電子との再結合によって生じるエネルギーが蛍光物資を励起し、励起された蛍光物質が基底状態に戻るときに光を放射する、という原理で発光する。途中の再結合というメカニズムは、一般のダイオードと同様であり、このことからも予想できるように、電流と発光強度は印加電圧に対して整流性を伴う強い非線形性を示す。

[0084]

有機EL表示装置においては、有機発光層での発光を取り出すために、少なくとも一方の電極が透明でなくてはならず、通常酸化インジウムスズ(ITO)などの透明導電体で形成した透明電極を陽極として用いている。一方、電子注入を容易にして発光効率を上げるには、陰極に仕事関数の小さな物質を用いることが重要で、通常Mg-Ag、Al-Liなどの金属電極を用いている。

[0085]

このような構成の有機EL表示装置において、有機発光層は、厚さ10nm程度ときわめて薄い膜で形成されている。このため、有機発光層も透明電極と同様、光をほぼ完全に透過する。その結果、非発光時に透明基板の表面から入射し、透明電極と有機発光層とを透過して金属電極で反射した光が、再び透明基板の表面側へと出るため、外部から視認したとき、有機EL表示装置の表示面が鏡面のように見える。

[0086]

電圧の印加によって発光する有機発光層の表面側に透明電極を備えるとともに、有機発光層の裏面側に金属電極を備えてなる有機エレクトロルミネセンス発光体を含む有機EL表示装置において、透明電極の表面側に偏光板を設けるとともに、これら透明電極と偏光板との間に位相差板を設けることができる。

[0087]

位相差板および偏光板は、外部から入射して金属電極で反射してきた光を偏光する作用を有するため、その偏光作用によって金属電極の鏡面を外部から視認させないという効果がある。特に、位相差板を1/4波長板で構成し、かつ偏光板と位相差板との偏光方向のなす角を $\pi/4$ に調整すれば、金属電極の鏡面を完全に遮蔽することができる。

[0088]

すなわち、この有機 E L 表示装置に入射する外部光は、偏光板により直線偏光成分のみが透過する。この直線偏光は位相差板により一般に楕円偏光となるが、とくに位相差板が 1/4 波長板でしかも偏光板と位相差板との偏光方向のなす角が $\pi/4$ のときには円偏光となる。

[0089]

この円偏光は、透明基板、透明電極、有機薄膜を透過し、金属電極で反射して、再び有機薄膜、透明電極、透明基板を透過して、位相差板に再び直線偏光となる。そして、この直線偏光は、偏光板の偏光方向と直交しているので、偏光板を透過できない。その結果、金属電極の鏡面を完全に遮蔽することができる。

[0090]

この円偏光は、基材フィルム、透明電極、有機薄膜を透過し、金属電極で反射して、再 び有機薄膜、透明電極、基材フィルムを透過して、位相差板に再び直線偏光となる。そし て、この直線偏光は、偏光板の偏光方向と直交しているので、偏光板を透過できない。そ の結果、金属電極の鏡面を完全に遮蔽することができる。

【実施例】

[0091]

以下に、本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例によって何等限定される ものではない。

[0092]

< 実施例1~2および比較例1~2>

(塗工液の調製)

[0093]

【化1】

$$CH_{2}$$
= $CHCO_{2}(CH_{2})_{4}O$
 CO_{2}
 CH_{3}
 CO_{2}
 $O(CH_{2})_{4}OCOCH=CH_{2}$

【0094】

$$CH_2=CHCO_2CH_2CH_2O$$
 CO_2
 CH_3
 CH_3

上記化1で表される液晶モノマー(A)、上記化2で表されるカイラル剤(B)および 光重合開始剤(C)としてイルガキュア907(チバスペシャルティケミカルズ社製)を 、固形分重量比で(A):(B):(C)=90:10:5の比率で配合した組成物を、 表1に示す各種溶媒に溶解して、固形分ベース30重量%になるよう調整した塗工液を調 製した。塗工液の25℃における粘度、表面張力を表1に示す。

[0095]

【表1】

						乾燥条件	5件		
	医处	粘度	表面張力	初期乾	燥工程	第一乾	燥工程	第二乾	燥工程
		[mPa·sec]	[mN/m]	追废	時間	温度	暗铝	温度	目钟
				[°C]	[sec]	[ွင]	[sec]	[ွ	[sec]
実施例1	トルエン	2.2	29.5	25	30	70	90	70	150
実施例2	実施例2 シクロヘキサノン	4.2	35.5	25	30	100	90	70	150
実施例3	トアエン	5.2	29.8	25	30	70	90	120	150
実施例4	実施例4 MEK/キシレン	3.3	26.4	25	30	70	90	120	150
比較例1	酢酸エチル	2.6	26.1	25	30	70	90	70	150
比較例2	トルエン	2.2	29.2	70	30	70	90	70	150
比較例3	トルエン	5.2	29.8	25	30	70	90	120	150
比較例4	比較例4 MEK/キッレン	3.3	26.4	80	30	100	90	120	150

(被膜シートの製造)

図 2 に示す塗工装置を用いて被膜シートを作成した。支持体としては、二軸延伸ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム(東レ社製、S 7 5、厚み 7 5 μ m)を用い、上記表 1 に示す塗工液をグラビアコーターを用いて、乾燥後の平均厚みが 4 μ mとなるように塗工量 1 3 [g/m²] で塗工し、初期乾燥、第一乾燥、第二乾燥の三ゾーンを有するオーブンにて、表 2 ~表 4 に示す乾燥条件で乾燥し、その後に紫外線照射により硬化して、光学補償層塗膜を形成した。

[0097]

<実施例3>

透明基材として 125μ mの易接着性PETフィルム(東洋紡社製、A4100)上に、アクリル性の紫外線硬化樹脂(旭電化工業社製、XRX564-2NL)をトルエンで 固形分30%になるように希釈した液を、グラビアコーターを用いて、乾燥後のドライ厚みが平均 5μ mとなるように、塗膜を形成した。乾燥条件は、表1に記載の通りである。

[0098]

<実施例4>

透明基材として 80μ mのTAC(トリアセチルセルロース)フィルム(富士写真フィルム社製)上に、アクリル性の紫外線硬化樹脂(JSR社製、Z7405(MEK/キシレン混合))をMEKで固形分30%になるように希釈した液を、グラビアコーターを用いて、乾燥後のドライ厚みが平均 4μ mとなるように、塗膜を形成した。乾燥条件は、表1に記載の通りである。

[0099]

<比較例3>

乾燥後のドライ厚みが平均 4 μ mとなるようにした以外は、実施例 3 と同様の条件で塗膜を形成した。乾燥条件は、表 1 に記載の通りである。

[0100]

<比較例4>

実施例 4 で、乾燥温度条件を表 1 のように変化させた以外は、実施例 4 と同様の条件で 塗膜を形成した。

[0101]

下記評価方法により、各乾燥工程における被塗工液の厚み:h、表面張力: σ 、粘度: η 、を測定し、前記式からL値を算出した。なお、測定に際しては、溶剤の揮発とともに各値が変化し、また乾燥温度の変化によっても乾燥速度が変化するため、10 秒毎の測定を行った。結果を表 $2\sim$ 表 4 に示す。

[0102]

<評価方法>

(厚み: h)

(株) チノー製のIR膜厚計 (IRM-V) により、各乾燥工程における温度条件で、 搬送される支持体上の被塗工液の膜厚変化を測定した。

[0103]

(表面張力: σ)

協和界面科学(株)製の接触角計CA-Xにより、各乾燥工程における温度条件で、搬送される支持体上の被塗工液の静的な表面張力を厚み測定結果より予測される固形分濃度にて測定した。

[0104]

(粘度:_η)

HAAKE社製のレオメーター(RS-1)にて、各乾燥工程における温度条件で、せん断速度 10 [1/s] の被塗工液の粘度を厚み測定結果より予測される固形分濃度にて測定した。

[0105]

実施例および比較例で得られた光学補償層塗膜について、クロスニコル下で位相差によ

- る光抜けの状態を目視で確認し、外観ムラを下記基準で評価した。
- ◎:一部分にぼんやりしたムラが見える程度。
- ○:大きなムラがところどころにある。
- ×:細かい強いムラが全面にある。

[0106]

<評価結果>

実施例1~4および比較例1~4の評価結果を表2~表4に示す。

[0107]

【表2】

	1	初期乾燥工程					
	時間[sec]	0	10	20	30		
実施例1	固形分ベース(%)	30	38	46	54		
トルエン	η:粘度[mPa·sec]	2.2	4.8	12.8	28.2		
1	σ:表面張力[mN/m]	29.2	29.4	31	32.5		
	h :厚み[μm]	13.3	10.5	8.7	7.4		
L		3.12E-14	7.09E-15	1.58E-15	4.65E-16		
積算L		3.12E-14	2.04E-13	2.43E-13	2.52E-13		
実施例2	固形分ベース(%)	30	32	34	35		
シクロヘキサノン	〃η:粘度[mPa·sec]	4.2	5.1	5.8	6.8		
	σ:表面張力[mN/m]	35.5	35.7	35.8	36		
	h :厚み[μm]	13.3	12.5	11.7	11.4		
L		1.99E-14	1.36E-14	9.98E-15	7.84E-15		
積算L		1.99E-14	1.70E-13	2.76E-13	3.57E-13		
実施例3	固形分ベース(%)	30	37	43	50		
トルエン	η:粘度[mPa·sec]	5.2	7.8	18.4	23.3		
	σ:表面張力[mN/m]	29.8	30.2	30.4	30.7		
	h :厚み[μm]	16.6	13.5	11.6	10		
L		2.62E-14	9.44E-15	2.57E-15	1.30E-15		
積算L		2.62E-14	1.87E-13	2.41E-13	2.58E-13		
実施例4	固形分ベース(%)	30	41	47	55		
MEKノキシレン		3.3	3.8	4.6	8.5		
	σ:表面張力[mN/m]	26.4	26.9	27.2	27.9		
	h :厚み[μm]	13.3	9.7	8.5	7.3		
L		1.88E-14	6.52E-15	3.62E-15	1.25E-15		
積算L		1.88E-14	1.33E-13	1.79E-13	2.00E-13		
比較例1	固形分ベース(%)	30	54	74	88		
酢酸エチル	η:粘度[mPa·sec]	2.6	32.6	102.2	368		
	σ:表面張力[mN/m]	26.1	28.9	32	34.5		
	h :厚み[μm]	13.3	7.4	5.4	4.5		
L		2.36E-14	3.58E-16	4.91E-17	8.74E-18		
積算L		2.36E-14	1.32E-13	1.33E-13	1.34E-13		
比較例2	固形分ベース(%)	30	82	100	100		
トルエン	η:粘度[mPa·sec]	2.2	340	380	380		
	σ:表面張力[mN/m]	29.2	33	45	45		
	h :厚み[μm]	13.3	4.9	4.0	4.0 7.52E-18		
L		3.12E-14	1.12E-17	7.52E-18 1.72E-13	1.72E-13		
積算L	55 54 A S = 46 A	3.12E-14	1.72E-13		62		
比較例3	固形分ベース(%)	30	43	52	62 40.4		
酢酸エチル	η:粘度[mPa·sec]	5.2	18.4	22.2 32	40.4 36		
	σ:表面張力[mN/m]	29.8	30.4 9.3	32 7.7	6.4		
1.	h :厚み[μm]	13.3		6.51E-16	2.38E-16		
L 1± 22.		1.35E-14	1.32E-15	8.90E-14	9.30E-14		
積算L	F1727 2 2707	1.35E-14	8.01E-14		100		
比較例4	固形分ベース(%)	30	75 22	98 101	380		
トルエン	η:粘度[mPa·sec]	3.3	22 28.3	30	33		
	σ:表面張力[mN/m]	26.4		4.1	4.0		
1.	h :厚み[μm]	13.3	5.3 1.94E-16	2.00E-17	5.52E-18		
te 答:		1.88E-14		1.05E-17	1.05E-13		
積算L		1.88E-14	1.04E-13	1.U3E-13	1.05E-13		

[0108]

【表3】

		第1乾燥工程						
	時間[sec]	40	50	60	70	80	90	
実施例1	固形分ベース(%)	88	100	100	100	100	100	
トルエン	η:粘度[mPa·sec]	290	360	360	360	360	360	
	σ:表面張力[mN/m]	34	45	45	45	45	45	
	h :厚み[μm]	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
L		1.09E-17	7.94E-18	7.94E-18	7.94E-18	7.94E-18	7.94E-18	
積算L		2.54E-13	2.54E-13	2.54E-13	2.54E-13	2.54E-13	2.54E-13	
実施例2	固形分ベース(%)	56	68	80	88	96	100	
シクロヘキサノン		33	98	280	300	310	330	
1	σ:表面張力[mN/m]	36	37	38	4.0	40	41	
	h :厚み[μm]	7.1	5.9	5.0	4.5	4.2	4.0	
L.		3.95E-16	7.63E-17	1.68E-17	1.24E-17	9.26E-18	7.89E-18	
積算L		3.94E-13	3.96E-13	3.96E-13	3.96E-13	3.96E-13	3.96E-13	
実施例3	固形分ベース(%)	88	98	100	100	100	100	
トルエン	η:粘度[mPa·sec]	187	330	370	370	370	370	
	σ:表面張力[mN/m]	38.2	43.9	44	44	44	44	
I .	h :厚み[μm]	5.7	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	
L 種質:		3.70E-17	1.75E-17	1.47E-17	1.47E-17	1.47E-17	1.47E-17	
積算L	団形(人が つ(の)	2.64E-13	2.64E-13	2.65E-13	2.65E-13	2.65E-13	2.65E-13	
実施例4	固形分ベース(%)	88	97	100	100	100	100	
MEK/キシレン	η:粘度[mPa·sec]	33	98	280	300	310	330	
	σ:表面張力[mN/m]	29	30	33	33	33	33	
	h :厚み[μm]	4.5	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	
建学。		8.19E-17	2.13E-17	7.94E-18	6.99E-18	6.76E-18	6.35E-18	
積算L	田水() が フ(0()	2.06E-13	2.03E-13		2.07E-13	2.07E-13		
比較例1 酢酸エチル	固形分ベース(%) η:粘度[mPa·sec]	100 360	100 360	100 360	100 360	100 360	100 360	
昨日ダイナル	//:和度[mPa·sec] σ:表面張力[mN/m]	45	45	45	45	45	45	
	b :厚み[μm]	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
li	11.7407[# III]	7.94E-18	7.94E-18	7.94E-18	7.94E-18	7.94E-18	7.94E-18	
積算∟		1.34E-13	1.34E-13	1.34E-13	1.34E-13	1.72E-13	1.72E-13	
比較例2	固形分ベース(%)	100	100	100	100	100	100	
トルエン	n:粘度[mPa·sec]	360	360	360	360	360	360	
1,77	σ:表面張力[mN/m]	45	45	45	45	45	45	
l	h :厚み[μm]	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
L		7.94E-18	7.94E-18	7.94E-18	7.94E-18	7.94E-18	7.94E-18	
積算L		1.72E-13	1.72E-13	1.72E-13	1.72E-13	1.72E-13	1.72E-13	
比較例3	固形分ベース(%)	90	98	100	100	100	100	
酢酸エチル	η:粘度[mPa·sec]	204	356	370 ⁻	370	370	370	
	σ:表面張力[mN/m]	40	43	44	44	44	44	
	h :厚み[μm]	4.4	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	
L		1.71E-17	8.15E-18	7.55E-18	7.55E-18	7.55E-18	7.55E-18	
積算L		9.41E-14	9.42E-14	9.43E-14	9.44E-14	9.44E-14	9.45E-14	
比較例4	固形分ベース(%)	100	100	100	100	100	100	
トルエン	η:粘度[mPa·sec]	360	360	360	360	360	360	
1	σ:表面張力[mN/m]	33	33	33	33	33	33	
1	h :厚み[μm]	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
L		5.82E-18	5.82E-18	5.82E-18	5.82E-18	5.82E-18	5.82E-18	
積算L		1.06E-13	1.06E-13	1.06E-13	1.06E-13	1.06E-13	1.06E-13	

[0109]

【表4】

				第2的	燥工程			指標L	外観
	時間[sec]	100	110			140	150	[m'/sec]	
実施例1	固形分ベース(%)	100			100				日祝計仙
トルエン	η:粘度[mPa·sec]	360			360			2.55E-13	1
	σ:表面張力[mN/m]	45			45				0
	h :厚み[μ m]	4.0	4.0		4.0	4.0	4.0	9	
t.		7.94E-18	7.94E-18	7.94E-18	7.94E-18	7.94E-18	7.94E-18		l
積算L		2.54E-13	2.55E-13	2.55E-13	2.55E-13	2.55E-13	2.55E-13		
実施例2	固形分ベース(%)	100	100		100				
シクロヘキサノン	νη:粘度[mPa·sec]	360	360	360	360	360	360	3.97E-13	
1	σ:表面張力[mN/m]	45		45	45	45	45		0
ĺ	h :厚み[μm]	4.0			4.0	4.0	4.0		_
L 1		7.94E-18	7.94E-18	7.94E-18	7.94E-18	7.94E-18	7.94E-18		
積算L			3.97E-13		3.97E-13	3.97E-13	3.97E-13	ļ	
実施例3	固形分ベース(%)	100	100	100	100	100	100	-	
トルエン	η:粘度[mPa·sec]	370	370	370	370	370	370	2.66E-13	
	σ:表面張力[mN/m]	44	44	44	44	44	44		0
	h :厚み[μ m]	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0		
L it w.		1.47E-17	1.47E-17	1.47E-17				!	
積算L	F274 () A - 1	2.65E-13		2.65E-13	2.65E-13	2.66E-13	2.66E-13		
実施例4	固形分ベース(%)	100	100	100	100	100	100		
MEKノキンレン	η:粘度[mPa·sec]	360	360	360	360	360	360	2.08E-13	
	σ:表面張力[mN/m]	33	33	33	33	33	33		0
L	h :厚み[μ m]	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0		
L 積算L		5.82E-18	5.82E-18	5.82E-18	5.82E-18	5.82E-18	5.82E-18		
比較例1	固形分ベース(%)	2.0/E-13		2.07E-13					
酢酸エチル	回形ガベース(%) 7:粘度[mPa·sec]	100	100	100	100	100	100		
日内日女工プル	//:柏及[mPa·sec] σ:表面張力[mN/m]	360	360	360	360	360	360	1.34E-13	
	b:厚み[μm]	45 4.0	45	45	45	45	45		×
1	11 J#47[H III]		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0		
積算L		1.34E-13	1.94E~18	7.94E-18 1.34E-13	7.94E-18	7.94E-18	7.94E-18		
比較例2	固形分ベース(%)	100	1.346-13	1.34E-13	1.34E-13		1.34E-13		
トルエン	カ:粘度[mPa·sec]	360	360	360		100	100		
	σ:表面張力[mN/m]	45	45	45	360 45	360 45	360 45.	1.73E-13	
	h :厚み[μm]	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0			×
L	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			7.94E-18			4.0 7.94E-18		
積算し		1.72E-13	1.73E-13		1.73E-13		1.73E-13		
比較例3	固形分ベース(%)	100	100	100	100	100	100		
酢酸エチル	η:粘度[mPa·sec]	370	370	370	370	370		9.49E-14	
	σ:表面張力[mN/m]	44	44	44	44	44	44	9.496-14	×
	h :厚み[μm]	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0		^
L				7.55E-18			7.55E-18		
積算L		9.46E-14	9.46E-14	9.47E-14	9.48E-14	9.48E-14	9.49E-14		
比較例4	固形分ベース(%)	100	100	100	100	100	100		
トルエン	n:粘度[mPa·sec]	360	360	360	360	360	360	1.06E-13	
	σ:表面張力[mN/m]	33	33	33	33	33	45	1.002 13	×
	h :厚み[μm]	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	j	^
L				5.82E-18				i	
積算L		1.005 10		1.06E-13	J.JZL 10	J.JZL 10	7.576 10		

$[0\ 1\ 1\ 0]$

実施例 $1\sim4$ では、均一化指標L値が、L>1. 9×10^{-13} [m^4 / sec] を満足しており、外観ムラのない均一な被膜層が形成されている。一方、比較例では、均一化指標L値が、前記範囲を満足しておらず、外観の均一な被膜層が形成されていない。

【図面の簡単な説明】

[0111]

【図1】本発明の被膜シートの製造方法の概念図である。

【図2】本発明の被膜シートを製造する塗工装置の概念図である。

【符号の説明】

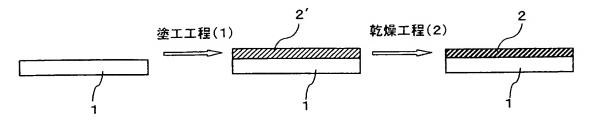
[0112]

1 支持体

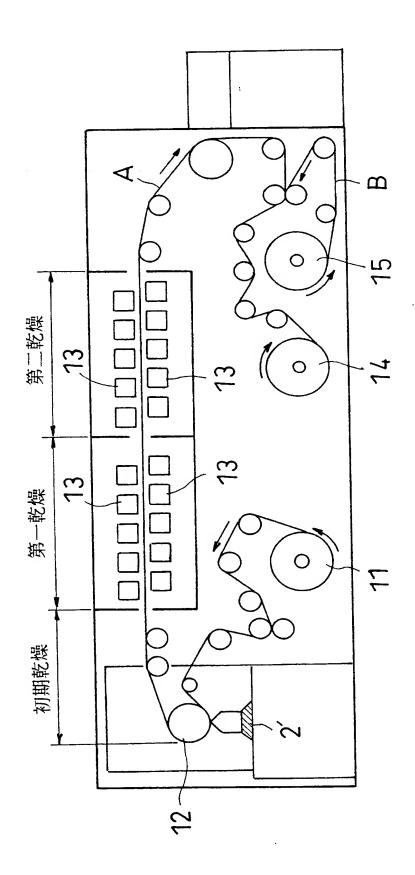
2 被膜層

A 被膜シート

【書類名】図面【図1】



【図2】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 支持体が大面積の場合にも、塗工液により均一な膜厚で被膜層を形成することができる被膜シートの製造方法を提供すること。

【解決手段】 支持体上に、樹脂材料および溶剤を含有する塗工液を塗工する工程(1)および被塗工液の乾燥工程(2)を含む工程により被膜層を形成する被膜シートの製造方法において、

前記乾燥工程(2)において、下記式:

【数1】

$$L = \int_0^T \frac{\sigma [mN/m] \times (h [m])^3}{\eta [mPa \cdot sec]} dt > 1.9 \times 10^{-13} [m^4/sec]$$

(式中、T:乾燥工程の総時間 [sec]、 σ :被塗工液の表面張力 [mN/m]、h:被塗工液の厚み [m]、 η :被塗工液の粘度 [mPa·sec]、を示す)を満足することを特徴とする被膜シートの製造方法。

【選択図】 図2

特願2003-279204

出願人履歴情報

識別番号

[000003964]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月31日 新規登録

住所

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

氏 名

日東電工株式会社